

## イメージセンサの高性能化を支える接合技術

井口 義則\*, 萩原 啓\*

Development Trend of High-Performance Image Sensor with Wafer Bonding Technology

Yoshinori IGUCHI\* and Kei HAGIWARA\*

---

\* NHK 放送技術研究所 (〒 157-8510 東京都世田谷区砧 1-10-11)

\* Science & Technology Research Laboratories, NHK (1-10-11 Kinuta, Setagaya-ku, Tokyo 157-8510)